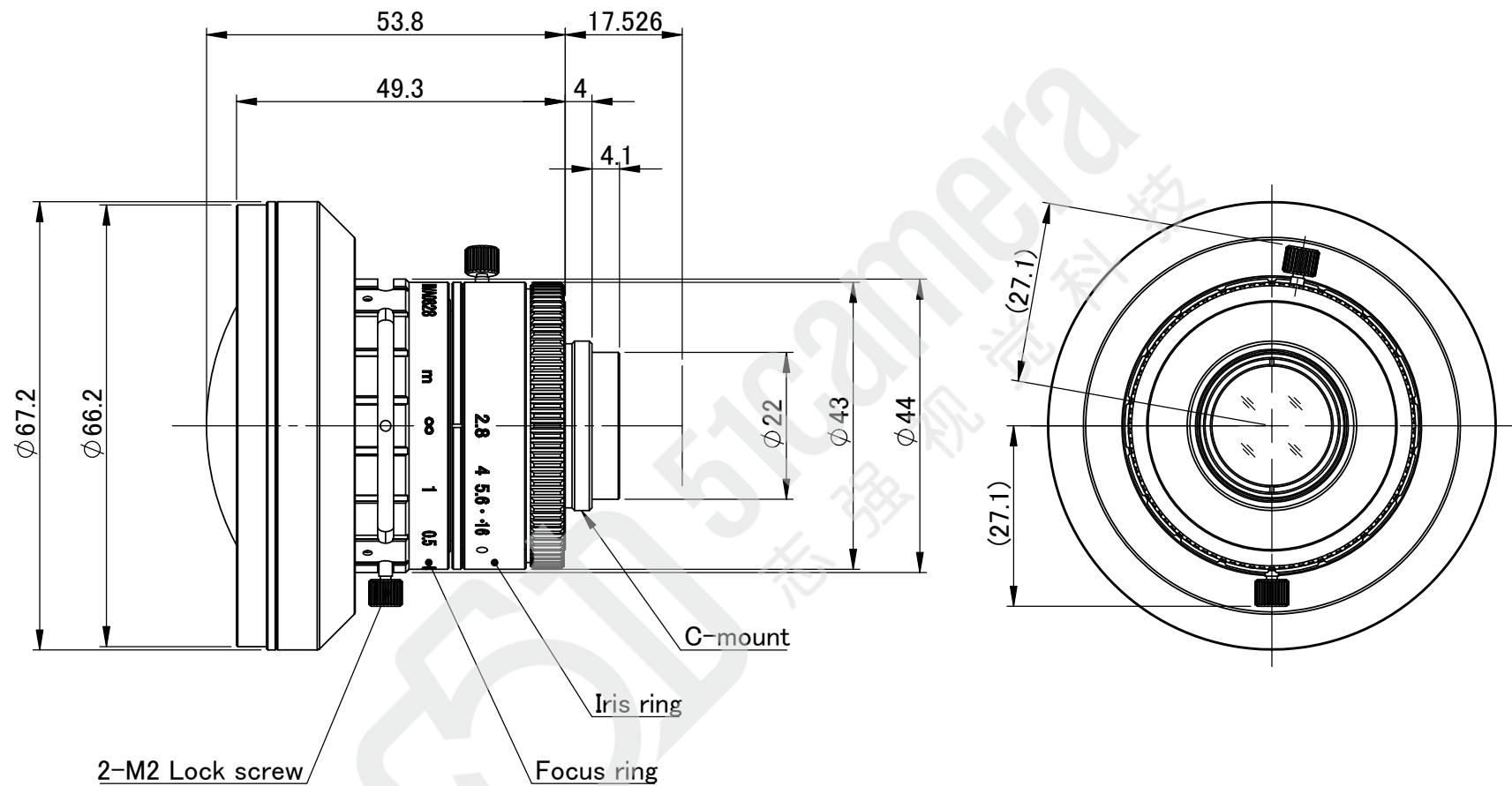


Confidential



<u>MATERIAL</u> 材料		—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>UNIT</u>	<u>METHOD</u> 図法
<u>TREATMENT</u> 処理		—		<u>FINISHING</u> 仕上		—		mm	
<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点		—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—			
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	<u>TOLERANCE</u> 一般公差	—	REMARK	VS-HVA0828		
竹澤	内川	鈴木(利)	鈴木(利)	<u>ANGLE</u> 角度	—	適用(機種名)			
				SCALE	1:1	NAME			
				DATE	'23.07.03	DRAW NO.			
							DRAWING/外觀図		
							M2090A-A00100		

NO× 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME